文章编号:0258-7025(2002)10-0908-03

集成液晶可调谐 RCE 光电探测器 的实验研究

黄 辉¹, 成步文², 黄永清¹, 王兴妍¹, 王 琦¹, 任晓敏¹

(1北京邮电大学电信工程学院,北京100876?中国科学院半导体研究所,集成光电子学国家重点实验室,北京100083)

提要 实现了波长调谐范围为 8 nm 的集成液晶可调谐谐振腔增强型(RCE)光电探测器,并且对相应的实验结果进 行讨论。这种器件可用在波分复用(WDM)光网络中。 关键词 波分复用,RCE光电探测器 液晶,调谐 中图分类号 TN 929.11 文献标识码 A

Experimental Study on the Tunable RCE Photodetectors with Built-in Liquid-crystal Layer

HUANG Hui¹, CHENG Bu-wen², HUANG Yong-qing¹, WANG Xing-yan¹, WANG Qi¹, REN Xiao-min¹

⁽¹Beijing University of Posts and Telecommunications, POB 66 #, Beijing 100876)
²National Integrated Optoelectronic Lab., Institute of Semiconductors,
The Chinese Academy of Sciences, Beijing 100083

Abstract An experiment on the tunable RCE photodetectors with built-in liquid-crystal layer is reported. A tuning range of 8nm has been obtained. Corresponding theoretical analysis and discussions are presented.

1 引 言

随着波分复用(WDM)光网络技术的飞速发展, 如何解决基于波长选路和光交叉连接的波长冲突问 题、提高网络的灵活性和可扩展性成了目前研究的 热点¹¹。利用波长可调谐的解复用接收技术,可以 降低 WDM 网络中的信息传输时延和提高波长信道 的利用率²¹。因此,研究具有波长选择性、可调谐的 光电探测器成为 WDM 技术中的关键课题。

近年来提出的谐振腔增强型(RCE)光电探测器,是将光吸收层插入由两个反射镜构成的谐振腔 中从而构成整个器件。谐振腔的谐振增强效应使器 件可以在较薄的吸收层情况下获得较高的量子效 率,减少了光生载流子在耗尽区的渡越时间,从而解 决了普通光电探测器量子效率与响应速率之间相互 制约的问题,使其具有高的量子效率和响应速率^{3]}。 并且谐振腔的选模作用使其具有波长选择性^{4]}。

目前可调谐 RCE 光电探测器引起了人们的关注,其中利用外腔镜结构^[5,6]以及用微机械技术制作的悬臂梁结构^[7]实现了 RCE 光电探测器的响应 峰值波长调谐,并且利用量子限制斯塔克(Quantum Confined Stark)效应实现了多量子阱(MQW)RCE 光 电探测器的电致调谐^{8]}。本文研制的集成液晶可调 谐 RCE 光电探测器,在对液晶单边定向的条件下, 实验获得了 8 nm 的调谐范围,同时还对液晶的调谐 特性进行了初步的研究。

收稿日期 2001-07-20; 收到修改稿日期 2001-09-24

基金项目 国家杰出青年基金(项目号 159625101 和国家自然科学基金(项目号 159976007)资助项目。

作者简介:黄辉(1974—),男,博士研究生,主要从事可调谐光波技术及光电探测技术的研究。E-mail:uihuang@263.net

2 器件结构与制备

器件结构如图 1 所示,在镀有透明导电膜(ITO) 的玻璃片上,蒸镀 4 对 ZrO₂/SiO₂ 分布布拉格反射镜 (DBR),中心波长 830 nm 处的反射率为 67%,接着 在其上倾斜 60°蒸镀 60 nm 厚的 SiO₂ 定向层。然后 涂敷聚合物薄层,光刻、腐蚀出环状结构,加热固化; 接着与带有底镜的 PIN 光电探测器粘贴形成液晶腔 (液晶为 TEB110 型向列液晶),其中液晶腔的厚度为 3.04 µm。这样玻璃片上的介质膜反射镜与带有底 镜的 PIN 探测器构成了 RCE 光电探测器,通过外加 电压调节腔内液晶的折射率,实现调节探测器的谐 振吸收峰。



图 1 集成液晶可调谐 RCE 光电探测器的结构

Fig. 1 Structure of tunable RCE photodetectors with built-in liquid-crystal layer

其中带有底镜的 PIN 探测器的结构如图 2 所 示,它是利用金属有机化学气相沉积(MOCVD)技术 在 GaAs 衬底上外延生长而成的,底镜由 21 对光学 厚度为 $\lambda/4$ 的 Al_{0.9}Ga_{0.1}As/Al_{0.14}Ga_{0.86}As 薄层交替 组成的分布布拉格反射镜(DBR)构成,其设计中心 波长为 820 nm。在底镜上生长 484 nm 厚的 *n* 掺杂 Al_{0.14}Ga_{0.86}As 底电极接触层,其上是 400 nm 厚的本 征型 Al_{0.14}Ga_{0.86}As 隔离层。接着生长 193 nm 厚的 本征 GaAs 吸收层 40 nm 厚的本征型 Al_{0.14}Ga_{0.86}As 隔离层以及 50 nm 厚的 *p* 掺杂 GaAs 顶电极接触层。

p-GaAs
<i>i</i> - Al _{0.14} Ga _{0.86} As
<i>i-</i> GaAs
<i>i</i> - Al _{0.14} Ga _{0.86} As
<i>n</i> -Al _{0.14} Ga _{0.86} As
21 pairs $Al_{0.9}Ga_{0.1}As/Al_{0.14}Ga_{0.86}As$ DBR (undope)
undope-GaAs buffer
undope-GaAs substrate

图 2 PIN 探测器的结构

Fig. 2 Structure of PIN photodetectors

实验中利用光栅单色仪(型号 WDG30)对钨卤 素灯白光源进行分光,分光后的单色光经过透镜聚 焦入射到探测器上。调节光栅单色仪可以测试器件 对不同波长光波的响应,即器件的响应光谱。

通过 ITO 电极和 PIN 探测器的顶电极对腔内的 液晶施加调谐电压,使得液晶的折射率发生改变。 图 3 为外加 500 Hz 方波交流电压时 集成器件的响 应光谱曲线。由图 3 可知,外加电压小于 2.5 V 时 响应曲线均没有变化,响应谱一共有4个较明显的 峰值,分别位于780 nm,790 nm 814 nm 及 824 nm 波 长处。随着外加电压由 2.5 V 增加到 4.0 V ,790 nm 和 824 nm 处的峰值逐渐向短波方向移动并且分别 与 780 nm 和 814 nm 处的峰值重合。这是因为液晶 是光学各向异性晶体 ,外加电压改变了液晶分子的 排列方向,从而改变了非寻常光的折射率(n,),而 寻常光的折射率(n_a)却未发生改变^{9]}。因此,780 nm 和 814 nm 处的峰值为寻常光的响应峰值;而 790 nm 和 824 nm 处的非寻常光的响应峰值能够随着外 加电压移动,当电压由 2.5 V 增加到 4.0 V 时移动了 8 nmo



图 3 外加 500 Hz 不同幅值的方波交流电压时 集成 器件的光谱响应曲线

Fig.3 Spectral response of the tunable photodetector by applying ac square wave electric fields at frequency of 500 Hz

利用传输矩阵的方法^{10]},对实际器件的响应谱 与液晶折射率的变化关系进行模拟,结果如图4所 示。因为 PIN 探测器与液晶的界面存在反射,整个 器件是一个复合腔的结构,所以响应峰值的移动与 折射率的变化不是成线性的关系。随着外加电压的 增加,折射率减小响应峰值逐渐朝着短波方向移动。 实际器件的光谱响应曲线没有观察到如模拟结果所 示的尖锐的峰值,这是由于液晶分子对光波存在散 射损耗,以及玻璃片上的顶镜与探测器的底镜之间 不是严格平行所致。 将图 3 中的非寻常光响应峰与图 4 的响应峰值 位置进行对比,可以获得外加不同电压时液晶的非 寻常光折射率。图 5 显示了外加调制电压与液晶非 寻常光折射率(n_e)的变化关系。由图可知,液晶调 谐的阈值电压为 2.5 V,当增加外加电压超过 4.0 V 时 n_e 趋于固定值。其中 n_e 的变化幅度为 0.042,而 TEB110型向列液晶 n_e 的最大变化幅度为 0.042,而 TEB110型向列液晶 n_e 的最大变化幅度为 0.2(变化 范围 1.39~1.60),这是由于液晶分子排列的预倾角 (即液晶分子主轴与顶镜平面法线之间的夹角)大约 为 30°,因此 n_e 的变化范围较小。通过改进定向层, 增大液晶分子排列的预倾角将能获得更大的调谐范 围。



图 4 液晶折射率不同时 模拟计算的 器件光谱响应

Fig.4 Calculated spectral response via refractive index of liquid crystal



图 5 外加调制电压与液晶非寻常光折射率的变化关系

Fig. 5 Relationship between extraordinary refractive index of liquid crystal and applied voltage

4 结 论

我们研制的集成液晶可调谐 RCE 光电探测器, 在对液晶单边定向的条件下,实验上获得了 8nm 的 调谐范围,进一步改进器件的设计和制作工艺,将能 得到性能优越的可调谐波长选择性探测器。

致谢 感谢中国科学院半导体所马晓宇、高俊华、李 成以及清华大学液晶中心的余晋老师对本课题的大 力支持。

参考文献

- C. A. Brackett, A. S. Acampora, J. Sweitzer *et al.*. A scalable multiwavelength multihop optical network : A proposal for research on all-optical networks [J]. *J. Lightwave Technol.*, 1993, **11**(5/6).736~752
- 2 Krishna M. Sivalingam , Patrick W. Dowd. Lightweight media access protocol for a WDM-based distributed shared memory system [C]. INFOCOM '96, Fifteenth Annual Joint Conference, Vol.3 946 ~ 953
- 3 M. S. Ünlü, S. Strite. Resonant cavity enhanced photonic devices [J]. J. Appl. Phys., 1995, 78 (2) 507 ~ 639
- 4 T. Knodl, K. H. H. Choy, J. L. Pan et al.. RCE photodetectors based on VCSEL structure [J]. IEEE Photon. Technol. Lett., 1999, 11(10):1289 ~ 1291
- 5 Huang Yongqing, Liu Kai, Liu Liyi et al.. Experimental study on tunable external cavity RCE photodetector [J]. Chinese J. Lasers (中国激光), 2000, A27(9) 801~804 (in Chinese)
- 6 Ren Xiaomin , Liu Kai , Huang Yongqing et al. . Experimental study on tunable external cavity photodetectors [J]. Optical Materials ,2000 , 14 243 ~ 246
- 7 M. S. Wu, E. C. Vail, G. S. Li et al.. Widely and continuously tunable micromachined resonant cavity detector with wavelength tracking [J]. *IEEE Photon. Technol. Lett.*, 1996, **8** (1) 98 ~ 100
- 8 Kafai Lai , Joe C. Campbell. Design of a tunable GaAs/ AlGaAs multiple-quantum-well resonant-cavity photodetector [J]. IEEE J. Quantum Electron. , 1994 , 30(1):108 ~ 114
- 9 A. Sneh, K. M. Johnson, Jian-yu Liu. High-speed wavelength tunable liquid crystal filter [J]. *IEEE Photon*. *Technol. Lett.*, 1995, 7(4) 379 ~ 381
- 10 Kai Liu, Yongqing Huang, Xiaomin Ren. Exact numerical analysis of resonant-cavity-enhanced-photodetectors with matrix simulation [C]. SPIE, 1998, 3532 :197 ~ 202